

PN - JP7153883 A 19950616

PD - 1995-06-16

PR - JP19930321390 19931126

OPD - 1993-11-26

TI - ELECTRONIC COMPONENT COOLING APPARATUS

IN - ANDO MIGIWA

PA - NGK SPARK PLUG CO

IC - H01L23/473 ; H05K7/20

O WPI / DERWENT

 Cooling apparatus for high output semiconductor devices - has cooling sucking component fixed to cooling receptacle of connection support

PR - JP19930321390 19931126

PN - JP7153883 A 19950616 DW199533 H01L23/473 005pp

PA - (NITS) NGK SPARK PLUG CO LTD

IC - H01L23/473 ;H05K7/20

- J07153883 The apparatus has a fixed board (21a) where an integrated semiconductor is fixed adhesively. It also fixes a receptacle component (21b) through cooling receptacle (21) which provides exhaust tube (21c). A cooling sucking component (22) is provided and is made of a porous material.

- A coupler (23b) makes an input hole of cooling receptacle connected at the end of a connection support (23). The cooling liquid sucking component is fixed to a cooling receptacle by the coupler.
- ADVANTAGE Provides cheap electronic component cooling apparatus; improves positioning degree in an electronic device.
- (Dwg.4/5)

OPD - 1993-11-26

AN - 1995-249759 [33]

OPAJ / JPO

PN - JP7153883 A 19950616

PD - 1995-06-16

none

AP - JP19930321390 19931126

IN - ANDO MIGIWA

PA - NGK SPARK PLUG CO LTD

TI - ELECTRONIC COMPONENT COOLING APPARATUS

BEST AVAILABLE COPY

.

none

none

попе

PURPOSE:To economically manufacture an electronic component cooling apparatus and improve a degree of freedom for arrangement into the apparatus by inserting a vessel into a cooling container under the condition that a rod member is engaged in direct with a through hole of a supporting member and then providing a fixed cooling liquid absorbing member into the cooling container.

- CONSTITUTION: When operation of a pump is started and a cooling liquid is circulated within a cooling liquid supply pipe, responsive to start of operation of a semiconductor integrated circuit 30, the cooling liquid is absorbed by a rod type body 22b consisting of a porous material and is then supplied to a cylindrical container 22a. The cooling liquid is vaporized through contactness with a cooling vessel 21 or a round net heated by the semiconductor integrated circuit 30. The vaporized cooling liquid is exhausted from a gas passage hole 22a1 of the cylindrical container 22a and enters the vapor exhaust pipes 41, 42 passing through an exhaust pipe 21c. Since the cooling liquid is efficiently and continuously supplied into the container with a porous cooling liquid absorbing member, the cooling container is effectively cooled by the vaporization effect of the cooling liquid and the cooling liquid supply and exhaust pipes can be arranged freely in a large size electronic apparatus.
- H01L23/473 :H05K7/20

١

F 1

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL4

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-153883

技術表示箇所

(43)公開日 平成7年(1995)6月16日

H01L 23/473	3/473		这则经 不同用		
H05K 7/20	G	H01L 23/45		z	
		審査請求	未請求 請求項の数	2 FD (全 5 頁)	
(21)出願番号	特 原平5-321380	(71)出願人			
(22)出頤日	平成5年(1993)11月26日		日本特殊陶業株式会養		
		(72) 発明者		町14番18号 日本特殊	
		(74)代理人	弁理土 小島 精路		
		! !			

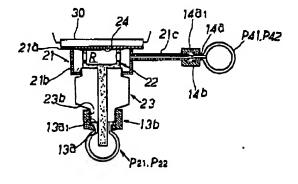
(54) 【発明の名称】 電子部品冷却装置

(57)【要約】

【目的】電子部品冷却装置を安価に提供すると共に電子 根器への配設の自由度を高める。

貸別配号

【構成】 冷却容器21は、半導体集積回路を接着固定する固定板21 aと底部に挿入孔21b1を設けた容器部21bが一体に固定されてなり、容器部の側面には排気管21cが設けられている。冷却液吸い上げ部材22は、多孔質体であり、円筒容器部22aとその底部外側に一体的に固定された準状部22bを設けている。円筒容器部の側壁には気体流透孔22a1が設けられている。連結支持部材23は、棒状体で中心に貫通孔23aを設け、一端に冷却容器の挿入孔に爆合させる結合部23bを設け、他端に冷却按供給管P11に連結させるための結合部23cを設けている。黄通孔に棒状体を押嵌した状態で円筒容器部を冷却容器内に挿入孔から押嵌し、結合部23bにより冷却被吸い上げ部材を冷却容器に固定する。



(2)

特爾平7-153883

【特許請求の範囲】

【請求項1】中空立体形状であって一端面が電子部品固 定部であると共に他靖面の一部に挿入孔を有し、側面に 蒸気排出管に連結される排気管を設けてなる冷却容器 ٤.

毎状体で中心に貫通孔を設けると共に一端にて前記押入 孔に固定する固定部を有し、他端にて冷却液供給管の側 壁開口部に連結する連結部を有する連結支持部材と、

多孔質材料により形成され、何壁に気体流通孔を設けた 容器部と同容器部の庭部外壁に一体的に取り付けられた 10 梅状部とを設けてなり、前記連結支持部材の貫通孔に前 記棒状部を揮嵌した状態で前記容器部を前記冷却容器内 に挿入し、同連結支持部材の固定部により同冷却容器に 固定される冷却被吸い上げ部材とを設けたことを特徴と する電子部品冷却装置。

【請求項2】中空立体形状であって一端面が電子部品と 一体に形成されると共に他端面の一部に挿入孔を有し、 側面に蒸気排出管に連結される排気管を設けてなる冷却 容器と、

棒状体で中心に貫通孔を設けると共に一端にて前記押入 20 孔に固定する固定部を有し、他端にて冷却被供給管の側 壁閉口部に連結する連結部を有する連結支持部材と、

多孔質材料により形成され、側壁に気体流通孔を設けた 容器部と同容器部の底部外壁に一体的に取り付けられた 棒状部とを設けてなり、前型連結支持部材の貫通孔に前 配律状部を押嵌した状態で前配容器部を前配帝却容器内 に挿入し、同連結支持部材の固定部により同冷却容器に 固定される冷却被吸い上げ部材とを設けたことを特徴と する電子部品冷却装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子部品冷却装置に係 り、特に多数の集積回路装置や高出力半導体装置等を一 括して冷却する場合に選した電子部品冷却装置に関す ర.

[0002]

【従来の技術】集積回路装置等の電子部品を非常に多数 用いる例えば大型コンピュータ等においては、電子部品 からの大量の発熱を効率よく処理する電子部品冷却装置 を設ける必要がある。従来、この種の電子部品希却裝置 40 としては、例えば特公昭62-35593号公軽、実公 昭61-41243号公報等に示すように、電子部品を 固定する平板状の容器の内面をいわゆるウイックと呼ば れる毛細構造とし、内部を真空吸引により低圧にした 後、内部にフレオン等の冷却用の液体を封入したヒート パイプが用いられていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記ヒートバ イプは、内部に複雑な構造のウイックを設ける必要があ

るという問題がある。また、ヒートバイプを電子部品取 り付け部から放熱部にまで延長して設ける必要がありヒ ートバイプが非常に長くなるため、冷却システム全体の コストが高くなると共に内部の大きさや構造に制限のあ るコンピュータ等にヒートパイプを遠正な形状に加工し て配設することが困難になるという問題もある。 本発明 は、上記した問題を解決しようとするもので、安価に製 造できると共に電子機器への配設の自由度の高い電子部 品滑却装備を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、上配請求項1に係る発明の構成上の特徴は、中空立 体形状であって一端面が電子部品固定部であると共に他 端面の一部に挿入孔を有し、側面に熱気排出管に連結さ れる俳気管を設けてなる冷却容器と、棒状体で中心に貢 通孔を設けると共に一端にで挿入孔に固定する固定部を 有し、他端にて冷却被供給管の側壁開口部に連結する連 結邸を有する連結支持部材と、多孔質材料により形成さ れ、側壁に気体流頭孔を設けた容器部と容器部の底部外 **銀に一体的に取り付けられた棒状部とを設けてなり、達** 約支持部材の貫通孔に棒状部を挿嵌した状態で容器部を 冷却容器内に挿入し、連結支持部材の固定部により冷却 容器に固定される冷却被吸い上げ部材とを設けたことに

【0005】また、上記請求項2に係る発明の構成上の 特徴は、中空立体形状であって一端面が電子部品と一体 に形成されると共に他端面の一部に押入孔を有し、傾面 に蒸気排出管に連結される排気管を設けてなる冷却容器 と、椊状体で中心に貫通孔を設けると共に一端にて押入 30 孔に固定する固定部を有し、他端にて冷却液供給管の倒 壁開口部に連結する連結部を有する連結支持部材と、多 孔質材料により形成され、側壁に気体流通孔を設けた容 器部と容器部の底部外壁に一体的に取り付けられた棒状 部とを設けてなり、連結支持部材の貫通孔に棒状部を押 厳した状態で容器部を冷却容器内に挿入し、連結支持部 材の固定部により冷却容器に固定される冷却被吸い上げ 部材とを飲けたことにある。

[00061

【発明の作用・効果】 上記のように構成した観求項1に 係る党明においては、電子部品冷却装置は、冷却容器の **排気管が蒸気排出管に連結され、連結支持部材の連結部** が冷却液供給管に連結され、かつ、冷却容器の電子部品 固定部に電子部品が固定される。そして、冷却依供給管 に冷却被を還流させると、多孔質材料により形成された 冷却被吸い上げ部材によって冷却液が吸引され、冷却液 吸い上げ部材の容器部内に供給される。このとき、容器 部は電子部品固定部に固定された電子部品からの発熱に より加熱されており、容器部に供給された冷却族は、高 塩の容器部内にて気化して冷却容器を冷却しつつ、その るため、製造工程が長くなると共に製造コストが高くな 60 業気は容器部側壁の気体流通孔を通って外部に流出し、

(3)

特開平7-153883

さらに排気管を通って蒸気排出管に流入する。そして、 冷却被は多孔質の冷却液吸い上げ部材によって容器部内 に連続してかつ効率よく供給されるので、冷却液の気化 作用により冷却容器が効率よく冷却される。

9

【0007】その結果、電子部品の温度を効率よく低減させることが出来、電子部品の信頼性を高めることができる。また、この冷却装置は、ウイック形成等を要しない間易な構造であるため安価に提供される。さらに、この冷却装置は、冷却被供給管や蒸気排出管に簡単に取り付けることにより使用することができるので、取扱に便利であると共に、大型電子機器内に冷却液の供給排出管の配設を自由に行うことが可能なことに伴い電子機器の冷却システム用として好盃である。

【0008】また、上記のように構成した請求項2に係る発明においては、上記請求項1に係る発明の作用効果に加えて、冷却容器を電子部品と一体的に構成したことにより、電子部品からの放熱を一層直接的に容器部に伝達させることが出来、冷却液による冷却効率がさらに高められる。

[0009]

【実施例】以下本発明の一実施例について図面に基づい て説明する。図1は、実施例に係る電子部品冷却装置 を、多数個の半導体集積回路を用いた発熱量の大きな大 型コンピュータ等の電子機器の冷却システムに適用した 何を疑略的に示している。この帝却システムは、冷却液 を保管する冷却被タンク10を設けており、冷却液タン ク10には冷却液供給管P1が一端にて取り付けられて いる。冷却被供給管P1は、他端にて2本の供給管P2 1. P 2 2 に分岐されており、供給管 P 2 1, P 2 2に は、図2に示すように、多数の冷却装置取り付けポス部 30 13 aが設けられている。冷却装置取り付けポス部13 aは、先衛にフランジ部13a1を設けており、ポス部 13 aには、筒形状で内側面にねじ溝を設けた固定部材 13 bが回転自在に挿入されておりフランジ部13 a 1 によって取り外し不能にされている。冷却液供給管P2 1, P22は、他端側にて再び1本の冷却被供給管P3 に合体され、冷却液供給管P3の先端は冷却液タンク1 0に連結されている。冷却被供給管P1には、冷却被個 環ポンプ11が介装されている。冷却被循環ポンプ11 は、電動モータ(図示しない)の駆動により冷却被タン 40 ク10内の冷却被を冷却液供給管P1、P21、P2 2、P3に循環供給させる。なお、冷却被としては、フ レオン、アルコール等の有機溶剤の他に水が用いられ る。

【0010】また、冷却液供給管P21、P22に平行に、蒸気排出管P41、P42が設けられている。蒸気排出管P41、P42は、多数の冷却装置取り付けポス部14aを設けており、一端にて封止されており、他端にて1本の蒸気排出管P5に合体されている。蒸気排出管P5の端部は冷却液タンク10の上壁に連結されてお

り、その一部に冷却用フィン12を設けている。冷却整置取り付けポス部14aは、図2に示すように、先端にフランジ部14a1を設けており、ポス部14aには、筒形状で内側面にねじ奔を設けた固定部材14bが回転自在に挿入されておりフランジ部14a1によって取り外し不能にされている。そして、冷却液供給管P21。P22及び蒸気排出管P41,P42の間には、電子部品冷却装置20が介装されている。

【0011】電子部品冷却整置20は、図2に示すよう に、冷却容器21と、冷却液吸い上げ部材22と、連結 支持部材23とを設けている。冷却容器21は、図3に 示すように、半導体集積回路を接着固定する30mm× 3 0 mm×1 mmの形状の固定板 2 1 a を設けており、 その表面には、1mm厚さの朗板を加工した20mm× 20mmで深さ10mmの容器部21bが一体的に固定 されており、内部に冷却空間Rを設けている。容器部2 1 bの底面には、15mmのの挿入孔21b1が設けら れており、挿入孔21b1の周録にはねじ溝が形成され ている。容器部21bの側面には、外径3mmφの針気 管21cが冷却空間Rに関口して一体的に取り付けられ ており、排気管21cの先端には、蒸気排出管P41, P42の冷却装置取り付けポス部14 a に連結させるた めのねじ得21c1が形成されている。冷却容器21 は、飼製又は網合金製であるが、その他アルミニウム合 金等の熱伝導性が良好で耐腐食性の良い材料を用いるこ とができる。

【0012】冷却被吸い上げ部材22は、図4に示すよ うに、銅製の多孔質体によって形成され、底径14mm o, 高さ7mmで肉厚1mmの円筒容器部22aと、円 筒容器部22aの底部外側の中央部に垂直かつ一体的に 取り付けられた3mmφ×30mmの棒状部22bを設 けている。円筒容器部222mの側壁には円形の一対の気 体流通孔2281が設けられている。ただし、気体流通 孔22a1としては、円形の限らず任意の形状でよく、 円筒容器部228の上端に切り欠きを設けるようにして もよい。冷却被吸い上げ部材22は、以下のようにして 製造される。平均粒径100μmの飼粉末を回転するボ ール内に投入し、ボールの底を加熱しつつステアリン酸 の粉末を加え、銅粉末の表面にステアリン酸を塗布す る。つぎに、ステアリン酸の筆布された餌粉末を、圧力 1000Kg/cm¹ 下にてラパープレス成形法によ り、所定の形状に成形する。この成形品に旋盤加工及び ドリルによる穴関け加工を施すことにより、上記形状の 加工品が得られる。この加工品を、水素窒素混合ガス (例えばアンモニア分解ガス)中にて600℃30分間 加熱処理することにより、ステアリン酸が焼失し鋼製の 多孔質焼結体が得られる。

部14aを設けており、一緒にて封止されており、他端 [0013] 遠結支持部材23は、飼合金型の棒状体でにて1本の蒸気排出管P5に合体されている。蒸気排出 あり、軸線位置に冷却被吸い上げ部材の棒状部22bを管P5の端部は冷却液タンク10の上壁に連結されてお 50 挿入する質通孔23aが形成されている。また、連結支

(4)

特開平7-1538B3

持部材23は、一端に冷却容器21の挿入孔21b1に 螺合させるためのねじ滞を設けた結合部23 bを有して おり、他婚にて冷却液供給管P21、P22に連結させ るためのねじ簿を設けた結合部23cを有している。

5

【0014】電子部品冷却装置20の組立て及び各管へ の取り付けについて説明すると、連結支持部材23の食 通孔23aに冷却被吸い上げ部材22の棒状部22bを 挿入し、かつ円筒容器部22aの光端に100メッシュ の銅製の丸網24を被せる。この状態で冷却液吸い上げ 部材22の円筒容器部22mを冷却容器21内に挿入 10 し、連結支持部材23の結合部23bを冷却容器21の 底板の挿入孔21b1に螺合させつつ円筒容器部22a の先端が21 aに接触するまで挿入させる。そして、冷 却被吸い上げ部材22の棒状部22bを冷却被供給管P 21又はP22内に挿入し、冷却被供給管P21又はP 22のポス部13aに設けた固定部材13bを連結支持 部材23の結合部23cに螺合させることにより、連結 支持部材23を冷却液供給管P21又はP22に取り付 ける。さらに、排気管21cの先端部21c1に蒸気排 出管P41又はP42のポス部14aに設けた固定部材 20 14 bを媒合させることにより、排気管21 cを蒸気排 出管P41又はP42に取り付ける。

【0015】以上のように構成した実施例の動作を説明 する。固定板21aに半導体集積回路30を取り付けか つこれに通電して動作させることにより発熱状態にす る。半導体集積回路30の動作開始に応じて、ポンプ1 1の動作を開始させ、図1の矢印に示すように、冷却液 を冷却被供給管P1,P21,P22,P3内に循環さ せる。この冷却液は、多孔質体からなる棒状体22bに よって吸引され円筒容器部228内に供給される。冷却 30 被は、半導体集積回路30の発熱により加熱された冷却 容器21または丸網24と接触し気化して、円衡容器部 22aの気体流通孔22a1から流出し、排気管21c を通って蒸気排出管41,42に流入する。このとき、 冷却被の気化により冷却容器21の熱が奪われて、しか も、円筒容器部22aには連続的に新たな冷却液が供給 されるので、冷却容器21の温度が効率よく低下し、従 って固定板21aに固定された半導体集積回路30の温 度も低下する。そのため、半導体集積回路30は適温に 保持されるので、その信頼性が保たれる。蒸気排出管 P 40 41、P42に流入した冷却液の蒸気は、図1の点線矢 印に示すように排出管内を通過し、蒸気排出管 P 5 の外 壁に飲けた冷却フィン12によって冷却されて核化し、 冷却液タンク10内に回収される。

【0016】また、この電子部品冷却装置は、冷却容器 内等に複雑な形状のウイックを有しない商品な構造であ るため安価に提供される。さらに、電子部品冷却装置 は、冷却液供給管や蒸気排出管に簡単に取り付けること により使用することができるので、取扱に便利であると

殿を自由に行うことができることに伴い、電子機器の冷 却システム用として好適である。

【0017】上記実施例においては、冷却容器の固定板 に半導体集積回路を固定する構造になっているが、冷却 容器の変形例として、図5に示すように、固定板を排除 し、直接半導体集積回路30の放熱板等に冷却容器30 8 を一体的に設けるようにしてもよい。これにより、電 子部品や却装置の構成が簡易になると共に、冷却液が度 接半導体集積回路の放熱板等に接触するため、冷却効率 がさらに高められる。

【0018】なお、上記実施例における冷却被吸い上げ 部材の多孔質体としては、銅製に限らず、多孔質セラミ ックス、戦雑状のガラス、高分子、天然繊維等を用いて もよい。また、上配実施例における丸網24は、必ずし も必要ではないが、冷却液の気化を促進し冷却効率を高 める上で用いる方が好ましい。この時、銅製の網に代え て、繊維布等の吸水性材料を用いてもよく、あるいは、 冷却被吸い上げ部材22の円筒容器部22gと一体に形 成されてなるものでもよい。また、上記電子部品冷却甚 置を使用する電子部品としては、半導体集積回路に限ら ず高出力半導体整置の他、放熱量の大きな電子部品を大 量に冷却する用途に選用することができる。さらに、上 配冷却容器、冷却被吸い上げ部材、連結支持部材等の形 状、材料等については使用目的等に応じて適宜変更可能 である。また、上配各実施例においては、冷却容器の内 壁にウィックを設けるようにしてもよく、これにより食 子部品冷却整置のコストは多少上昇するが、その冷却能 力が高められる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る電子部品冷却装置を用 いた半専体集積回路冷却システムを概略的に示す配置図 である.

【図2】同電子部品冷却装置及びその冷却被供給管、蒸 気排出管への連結状態を示す断面図である。

【図3】同電子部品冷却装置の冷却容器を示す平面図及 び【【I-II】線方向の断面図である。

【図4】同電子部品冷却装置の冷却被吸い上げ部材及び 連結支持部材を結合させた状態を示す断面図である。

【図5】同電子部品冷却装置の冷却容器の変形例を示す 断面図である。

【符号の説明】

10: 冷却波タンク、11; 冷却被循環ポンプ、13 a:冷却装置取り付けポス部、13b:固定部材、14 a;冷却荽還取り付けポス部、14b;固定部材、2 0;電子部品冷却裝置、21;冷却容器、21a;固定 板、21b;容器部、21b1;挿入孔、21c;绯気 智、22;冷却被吸い上げ部材、22a;円筒容器部、 22 a 1; 気体流通孔、22 b; 神状部、23; 連結支 持部材、23g;貫通孔、23b;結合部、23c;結 共に、電子機器内部に冷却被供給管及び蒸気排出管の配 50 合部、P1,P21,P22,P3;冷却被供給管、P

2161

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.